### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02209784 A

(43) Date of publication of application: 21.08.90

(51) Int. Cl

H01S 3/18

G02B 5/18

H01S 3/085 H01S 3/1055

(21) Application number: 01030547

(22) Date of filing: 09.02.89

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

HORI YOSHIKAZU SOGAWA FUMIHIRO

# (54) EXTERNAL RESONATOR TYPE SEMICONDUCTOR LASER AND WAVELENGTH MULTIPLE OPTICAL TRANSMITTER

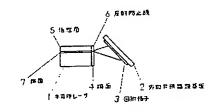
(57) Abstract:

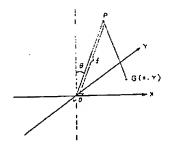
PURPOSE: To modulate at a high speed and to reduce an aberration die to an astigmatism of a laser by so forming a reflection type optical diffraction grating for composing an external resonator mirror as to have a structure in which a bent and a period are continuously varied, and representing the shapes of the gratings by part of circular or elliptical quadratic curve group.

CONSTITUTION: A divergent light radiated from one end face 4 of a semiconductor laser arrives at a diffraction grating 3, only a light having specific wavelength selected according to a light dispersing effect upon optical diffraction of the grating is reflected in a direction of a semiconductor laser, condensed to one end face 4 of the laser, and optically fed back to an active layer 5 of the laser. When the shape of the grating is so set as to be radiated from the end face P of the active layer, arrived at one point G of the grating and reflected to align the phases of the light returned again P, the grating operates as an external resonator mirror. That is, when a G (X, Y) is considered as an equi-phase point of the grating, the shape of the grating is given by a formula 2PG=mx+(constant). When

the constant at an origin is zero, the shape of the grating is represented by  $x^2+(y-\sin\& theta;)^2=(m)J(2+f)^2-(f\cos\& theta;)^2.$ 

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio





## 19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

## ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-209784

©Int. Cl. 5 H 01 S 3/18 G 02 B 5/18 H 01 S 3/085 3/1055 識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月21日

7377-5F 7348-2H

7630—5 F

7630-5F 7630-5F H 01 S 3/08

H 01 S 3/08 S 審査請求 未請求 請求項の数 9 (全7頁)

**公発明の名称** 外部共振器型半導体レーザ及び波長多重光伝送装置

②特 頤 平1-30547

@出 願 平1(1989)2月9日

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

#### 明 知 瞽

#### 1. 発明の名称

外部共振器型半導体レーザ及び被長多重光伝送 装置

### 2. 特許請求の範囲

#### $x^2 + (y - f \sin \theta)^2 =$

 $(m \lambda/2 + f)^2 - (f \cos \theta)^2$ 

ここで x. yは光回折案子の形成される平面基板上の直交座標であり、fは活性層端面と何記座標系の原点との設定距離、Oは何記活性層端面と 例記原点を結ぶ軸と回折格子の形成された平面基板のy軸とのなす角、 λは半導体レーザの設定発振放長、mは整数である。

(3)回折格子の各格子の形状が次式で扱わされる特円群の一部であることを特徴とする特許翻求の範囲第1項記載の外部共振器型半導体レーザ。

 $x^{2}/\{(m\lambda/2+f)^{2}-(f \cdot \cos \theta)^{2}\}$ 

+  $\{y - (\Delta f + f)\sin\theta\}^2/[\{m\lambda/2]$ 

+(Δf+f))\*- ((Δf+f)cosθ)\*]=1
ここで x. yは光回折案子の形成される平面基板上の直交座標であり、『は活性層端面と前記機 標系の原点との設定距離、θは前記活性層端面と前記機 前記原点を結ぶ軸と回折格子の形成された平面基板のy軸とのなす角、入は平海体レーザの設定発 版数長、mは整数である。またΔfは非点概整で

特開平2-209784(2)

あり、前記活性圏増面から前記座標系の×方向に広がるレーザ光の発散中心点と前記活性圏増面から前記座標系のy方向に広がるレーザ光の発散中心点との距離を示す。

(4) 半導体レーザ活性圏の片端面から放射する 発散性の放射光のうちの特定の放展の光が、 前記 外部共振器により活性圏片端面に集光して光帰還 される際、 前記特定の放展に対して、 半導体レー ザ自体の共振器により発版し得る隣接した縦モー ドの発振波展の光が前記活性圏の外部に集光され ることを特徴とする特許額次の範囲第1項記載の 外部共振器型半導体レーザ。

(5)外部共振器競を構成する回折格子が、 電子計算機制御の電子ビーム露光法により形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の外部共振器型半導体レーザ。

(6) 半球体レーザにおいて、光が放射されかつ 外部共振器競により光が集光される片端面に反射 防止膜が形成されていることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の外部共振器型半導体レーザ。

本発明は半導体レーザ光と光ファイバを用いて 情報、信号を伝送するいわゆる光通信分野に保わ るものであり、特により多くの信号を同時に伝送 する一方式である被長多重光伝送を実現するため の、被長安定化半導体レーザと、それを用いた被 長多重伝送装置に関するものである。

従来の技術

大容母の被長多面光伝送装置を実現するために、 電流変調時においてもまた周辺温度が変化しても、 安定に単一被長で単一縦モード発振し、しかもそ のスペクトル船が狭く、かつ発振被長が制御可能 な半導体レーザが変求されている。以上の様な生 能を有する半導体レーザ光源として、外部共振器 型の半導体レーザが有力視されている。(朝倉他、 昭和82年度電子情報通信学会全国大会 899)

第5 図に従来の外部共振器型半導体レーザの概略を示す。 5 1 は 1 . 3 μ m 帯のファブリーベロー型半導体レーザ、 5 2 はコリメーションレンズ、 5 3 は半導体レーザの放射光の光軸に対して傾斜して配置された外部共振器競技板であり、その基

(7) 複数の半導体レーザ、及びそれぞれの半導体レーザの片端面から放射された光のうち、 異なる特定の波長の光を前記それぞれ半導体レーザの片端面に 直接帰還する 銀光性及び波長分散性の外部 共振器 型レーザを用いた 波長多重光伝送装置

(8) 複数の半導体レーザが同一の半導体基板に アレー状に形成されており、かつそれぞれの半導体レーザに 異なる 放長の光を直接光掃 湿する ための外部 共振器 跳を形成する 回折格子が同一基板上 に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第7項記載の波長多面光伝送装置。

(3) 複数の半導体レーザの活性層端面と、 複数の外部共振器線との設定距離、 及び半導体レーザの光袖と外部共振器線とのなす角が一定であり、かつ光帰還される特定の改長が、 それぞれ異なることを特徴とする特許額求の範囲第8項記載の改長多重光伝送装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

仮の姿面には反射型の回折格子54か形成されて いる。半導体レーザの片端面54から放射された 光は、コリメーションレンズ52により平行ビー ムに変換され、回折格子53に速する。 この回折 格子の光回折現象に伴う光分散効果により波展进 択された特定の被長の光のみが半導体レーザの方 向に反射され、再度コリメーションレンズ52を 逆方向に通過し半導体レーザの片端面54に壌光 され半導体レーザの活性間55に光帰還される。 ここで放長選択される特定の放長は茲板の傾斜角 で決定され、特定の被長以外の被長の光は異なる 方向に分散して回折され活性層に光帰還されるこ とはない。 また活性層の片端面には反射防止膜5 8が形成されており、片端面54ともう一方の端 面 5 7 で形成される半導体レーザ自体のファブリ ーベロー共振器による発振は抑圧されている。 この外部共振器型半導体レーザの外部共振器銃に 用いられる回折格子は、 茲板上に塗布されたフォ トレジストを二光堆干砂法で露光する事により形

成される。 そしてこの回折格子の形状は平行状で

特開平2-209784(3)

ある。

この外部共振器型半導体レーザは安定な単一様 モード発振を示し、また前記の外部共振器競技板 の光軸に対する傾斜角を変化させることにより発 振放長を連続的に変化させることが可能である。

発明が解決しようとする課題

ところが、 従来の外部共振器型半導体レーザにおいては半導体レーザと回折格子の形成された外部共振器類の間にコリメーションレンズを配置する必要があるために、 次のような課題が残されていた。

(1) 半導体レーザと外部共振器間の距離として 約1 c m 要するので、 索子サイズの小型化に限界。 (2) 半導体レーザ、コリメーションレンズ、及び外部共振器の光袖の顕発が困難

(3) 半導体レーザと外部共振器間の光の走行時間が(1) に記した理由で長く、その結果高速変調限界が1GHz程度であり、それ以上の高速変調が困難。

(4)レンズの収差や半導体レーザの非点隔差に

(2) 回折格子の各格子の形状が次式で扱わされる円群の一部である外部共振器型半導体レーザを 促供する。

x 2 + (y - f sinθ) 2

 $= (m \lambda/2 + f)^2 - (f \cos \theta)^2$ 

ここで x. yは光回折祭子の形成される平面は 板上の世交座標であり、fは居性層端面と前記座 係系の原点との設定距析、θは前記活性層端面と 前記原点を結ぶ軸と回折格子の形成された平面は 板のy軸とのなす角、入は半導体レーザの設定発 板被長、mは整数である。

また、本発明は、

(3) (1) において、回折格子の各格子の形状 が次式で扱わされる桁円群の一部であることを特 彼とする。

 $x^{2}/\{(m\lambda/2+f)^{2}-(f \cdot \cos \theta)^{2}\}$ 

+ {  $y - (\Delta f + f) \sin \theta$  }  $\frac{2}{[m \lambda / 2]}$ 

+(Δ f +·f)) ² - {(Δ f + f)cosθ) ²] = 1 ここで x と y は光回折素子の形成される平面基板 上の直交座様であり、 f は活性層端面と前記座標 伴う収益により、発振モードの安定化に限界。

本発明は以上に示したような従来の外部共振器型の半導体レーザの課題を克服し、 小型で高速変調を可能とし、 かつ半導体レーザの非点隔差による収益を低減させ、 極めて高性能な外部共振器型 半導体レーザを提供するものである。

課題を解決するための手段

本発明は、

(1) 半導体レーザと半導体レーザ括性層の片方の超面から放射する発散性の放射光のうちの特定の放展の光だけを前記活性層の片端面に直接災光して光帰退を行なう機能を有し、かつ平面基板上に形成された反射型の光回折素子で構成された外部共振器数を構成して外球上であって、外部共振器数を構成している反射型の光回折案子が、此がりと周期の連続的に変化する構造を有する回折格子でなり、かつ各格子の形状が円もしくは楕円の2次曲線群の一部で表わされるものである。

さらに本発明は、

系の原点との設定超越、 θ は 的記話性 個端面と的 記原点を結ぶ 軸と回折格子の形成された平面 基板 の y 軸との な す 角、 入は 半 導体 レーザの 設定発振 被 長、 mは 整数 で あ る。 また Δ f は 非 点隔 差 で あ り、 前記 活性 層端面 から 肺 記座 標系の x 方向 に 広 が るレーザ 光の 発放中 心 点と 前記 活性 層端 面 から 前記座 焼系 の y 方向に 広がる レーザ 光の 発放中 心 点との 距離を示す。

また、本苑明は

(4) (1) において、半導体レーザ活性層の片 端面から放射する発散性の放射光のうちの特定の 被長の光が、前記外部共設器により活性層片端面 に织光して光帰還される際、前記特定の被長に対 して、半導体レーザ自体の共設器により発援し得 る隣接した発展被長の光が前記括性層の外部に织 光される。

また、

(5) (1) において、外部共振器類を構成する 回折格子が、電子計算機制御の電子ビーム露光法 により形成されている。

特閒平2-209784(4)

また、

(8) (1) において、半導体レーザにおいて、 光が放射されかつ外部共振器鏡により光が銀光さ れる片端面に無反射膜が形成されている。

さらに、木雅明は、

(7) 複数の半導体レーザ、及びそれぞれの半導体レーザの片端面に、異なる特定の被長の光を直接帰還する類光性及び放長分散性の外部共振器の設置された複数の外部共振器型レーザを用いた故長多重光伝送装置を退供するので、

生た.

(8) (7) において、複数の半導体レーザが同一の半導体基板にアレイ状に形成されており、かっそれぞれの半導体レーザに異なる放長の光を直接光帰還するための外部共振器を形成する回折格子が同一基板上に形成されている。

# t:.

(9) (8) において、複数の半導体レーザの活性層端面と、複数の外部共振器鏡との設定距離、及び半導体レーザ基板と外部共振器鏡とのなす角

ァブリーペロー型半導体レーザ、2は半導体レー ザの光軸に対して傾斜して配置された外部共版器 鏡基板であり、その基板の表面の一部には反射型 の回折格子3が形成されている。 半導体レーザの 片端面 4 から放射された発散性の光は、 回折格子 3に達し、この回折格子の光回折現象に伴う光分 散効果により放長選択された特定の被長の光のみ が半導体レーザの方向に反射され、半導体レーザ の片端面4に集光され半導体レーザの活性周5に 光帰還される。ここで被長選択される特定の放長 は回诉格子の形状及び悲板の傾斜角で決定され、 特定の波長以外の波長の光は異なる方向に分散し て集光され活性間に光帰道されることはない。 ま た活性圏の片端面には反射防止吸らが形成されて おり、片端面4ともう一方の端面7で形成される 半導体レーザ自体のファブリーペロー共振器によ る発掘は切圧されている。

また、 半導体レーザ 1 自体のファブリーベローモードにより発援し得る隣接した副縦モードの波 長の光は活性暦 5 の上部もしくは下部約 2 μ m の が一定であり、かつ光帰還される特定の故民が、 それぞれ異なる被長多重光伝送装置を提供するも のである。

作用

本発明は、半導体レーザ活性層の強面から放射する発散性の放射光のうちの特定の放展の光だけを、曲がりと周期の連続的に変化する構造を行する反射型の回折格子を用いて、回折光の反射角を連続的に変化させることにより換光性の光ビームに変換し、前記活性層の関面に反射光を直接扱光して半導体レーザに光帰還を行なうことが可能となることを応用するものである。また半導体レーザと外部共振器類の間にレンズが介在しないので、案子の小型化と光帰還の光路中に収逸が発生することが妨げられ、その結果高性能な外部共振器型半導体レーザが実現されるもである。

寒瓶网

本発明の外部共振器型の半導体レーザの概略図を第1図に示す。第1図に本発明の外部共振器型半導体レーザの概略を示す。 1は1.3μm帯のフ

位置に銀光されるように設計されている。

第2図を用いて、本発明に用いた外部共振器競の設計原理を示す。 回折案子の形成される平面拡版上に x、 yの直交座標系を仮定し、 光の発散点及び災光点となる活性層端面 Pが前記座標の原始点がら重直方向に対し y 軸方向に O の角をなす級上に存在し、 しかも原点から f の距離に設定されていると仮定する。 P から放射され回が格子の促動にでする光のの相が流うように回折格子の形状が設定されていると く で こ の回折格子は外部共振器競としてはたらく で 位相点と考えると、 回折格子の形状は次式で与えられる。

#### 特開平2-209784(5)

 $x^2 + (y - f \sin \theta)^2 =$ 

(m λ / 2 + f) \* − (f cos 0) \* (第2式) 従って回折格子の形状は 点 (0, f sin 0)を中心 とする半径が

√ { (m λ/2 + f) ² − (f cosθ) ²} の m の 関数 となる 円群である。

また半導体レーザの放射ビームに非点隔盤 Δ f が存在するときには、同様に前記座標の原点から 垂直方向に対し y 袖方向に β の角をなす線上に × 方向に対する発散点 P 1 と y 方向に対する発散 点 P 2 を仮定し、原点からそれぞれ「及び f + Δ f の距離に設定されていると仮定すと、同様に回 折仏子の形状は次式で与えられる。

 $x^{2}/\{(m\lambda/2+f)^{2}-(f \cdot \cos\theta)^{2}\}$ +  $y-(\Delta f + f)\sin\theta)^{2}/[(m\lambda/2+(\Delta f + f))^{2}-\{(\Delta f + f)\cos\theta)^{2}]=1$ 

第3回に、本発明の実施例に用いた外部共振器 鏡の概略を示す。第3回(A)は外部共振器鏡の断 面の概略を示す。 法仮2として用いたSI基板31

機成した結果、約1.3μmの被長で単一縦モード発振が実現できた。また発振被長は半導体レーザ 拡板と外部共振器額とのなす角を変化させることにより1.3μmを中心に約0.02μmの放長箱 団において連続的に制御することが可能であった。また副モード抑圧比は30dB以上であった。さらに正弦波の交流電流で変割をおこなったところ、半導体レーザ光出力は10GHz以上の変調周被数にも十分追従することが確認できた。

以上の実施例に於いては、外部共慢器競を形成する回折格子の形状が円群の一部である場合をもしたが、使用する半導体レーザが例えばゲイインガイド型の半導体レーザであり非点隔盤が存在する場合には外部共振器がを形成する回折格でである。 これはじゅうらいのはんどうたいれーざではコリメーションレンズ以外に更にシリンドリカルレンスを挿入するか、もしくは両方の機能を

の上に形成された約0.6μmの電子線レジスト32に、前記の第2式で姿される曲線状に電子ビームを照射し、その後現像板に设すことにより前記電子ビームの照射された部分を除去し凹凸構造が形成されている。その凹凸構造の電子線レジストの表面にAuの薄膜33を形成し、高い反射率の回折格子が形成されている。第3図(B)は電子ビームで形成された回折格子34の形状の機略を示す。回折格子34の形成されている領域の大きさは0.1×0.1cm。である。回折格子の凹部の形状は第2式で設され、設定バラメータとして1=2mm、8=48.2、入=1.3μmとした。

回折格子34において、各グレーティングを構成している曲線は第2式で示される円群の一部であり、第3図に示すようにその半径の間隔が、徐々に変化している事から、既に述べた様に曲がり、とチャーピングの構成を有するグレーティングである。

上記の様に形成した回折格子を外部共振器観と して第1図に示した外部共振器型半導体レーザを

行する高精度な非球面レンズを用いなければ解決 できなかったた課題であり、 それが本発明では容 品に実現できるものである。

以上は発放光を収束光に変換する機能を有する 反射型の回折格子を外部共振器額として用いた外 部共振器型の半導体レーザを示したが、 第4図に この外部共振器型半導体レーザを用いた故長多重 光伝送装置の光源の機略構成図を示す。

41a~h は、同一のInP 半導体拡板にアレー状に形成された1.3μm帯の複数の半導体レーザであり、42は外部共振器競越板であり、それぞれの半導体レーザに異なる被長の光を直接光滑選するための複数の回折格子43a~h が形成されている。それぞれの回折格子の形状は、前記複数の半導体レーザ41a~h の活性層端面44a~hと、複数の外部共振器競43a~h との設定距離、及び半導体レーザ基板と外部共振器鏡とのなす角0が一定であり、かつ光滑遠される特定の被長がそれぞれ10kずつ異なる様に設計され前記の実施例と同様に電子ビーム露光装置を用いて作製した。その他の

#### 持閒平2-209784(6)

設定バラメークは同様に「=2m、 θ=48.2'である。 半導体レーザのそれぞれの活性層端面44a~h を結ぶ直線と、 それに対応させるそれぞれの外部共振器鏡43a~h の座標原点を結ぶ直線が平行でかつ2mm隔でて配置し、 また外部共振器鏡が平行でかつ2mm隔でて配置し、 また外部共振器器は近を半導体レーザの光袖に対して角度の数長の飛ばを現することが可能であった。 各際接した半導体レーザ間の発掘放長間隔は約10kであり、 また発版放長は外部共振器競話板の半導体レーザの光軸に対する傾斜角を変化させることが可能であった。

以上の実施例に於いては、半導体レーザとして
1. 3 μ m 桁 のものを使用したが、必ずしもこれに限らずガリウム 砒素 猛板を用いた 0.8 μ m 研 、 もしくは 0.6 μ m 桁 の 半 帯 体 レーザ を 用いても全く同様の効果が得られることは 自明である。

以上のように本発明は従来の外部共振器型の半

発明の効果

装置の光線の機略構成図、 第5図は従来の外部共 版器型半導体レーザの概略を示す図である。

1 · · · 半導体レーザ、 2 (31) · · · 茲板、 3 (34) · · · 回折格子。

代理人の氏名 弁理士 架野重学 ほか1名

媒体レーザの欠点、即ち

(1) 半導体レーザと外部共振器間の距離が長く、 素子サイズの小型化に限界。

(2) 半導体レーザ、コリメーションレンズ、及び外部共収器の光軸の調整が困難

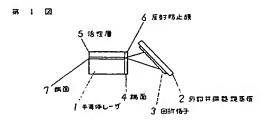
(3) 半導体レーザと外部共振器間の光の走行時間が長く高速変調限界が困難。

(4)レンズや半醇体レーザの非点隔差に伴う収 逆により、発版モードが不安定。

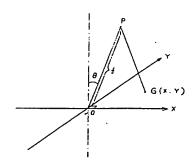
といった問題点を克服し、小型で高速変調の可能な被長安定化半導体レーザ、 及び被長多重光伝送システムを実現するものであり、 大きな価値を有するものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の外部共振器型半導体レーザの 概略図、第2図は本発明に用いた外部共振器鏡を 構成する回折案子の原理及び形状を説明する図、 第3図(A)。(B)は本発明の実施例に用いた 外部共振器鏡の概略断面図、平面図、第4図は外 部共振器鏡の概略断面図、平面図、第4図は外

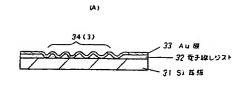


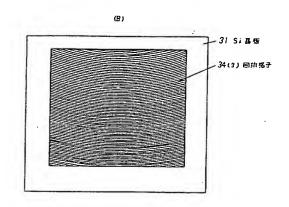
薄 2 🖾



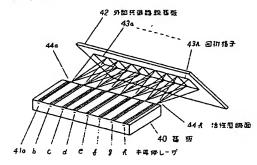
## 特別平2-209784(プ)







#### \$3 4 ⊠



萬 5 🖾

